

## **2006 - 1**

1. Nikolskii, Iu.. Grigorova, V.. Ziuzin, S.. Kot, I.. Pleşakova, L.. New technology of preparation of indium antimonide thin films onto dielectrical substrates and onto oxide silicon substrates. *Moldavian Journal of the Physical Sciences*. 2006, nr. , 99-102. ISSN 1810-648X, ISSNe 2537-6365.



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 21.06.2024, accesat: 22.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

